



(公社)日本表面真空学会 関東支部

2024 年度関東支部講演大会
今こそ！表面真空科学

主 催 公益社団法人 日本表面真空学会 関東支部

2024 年度関東支部講演大会は、「今こそ！表面真空科学」をテーマに、真空装置・技術の開発、表面科学における大学・企業の最先端研究、表面・真空の観点でのアウトリーチと、表面真空科学にまつわる様々な分野の講演者をお呼びしました。特別講演では、大学・研究所・企業、それぞれの機関におけるダイバーシティに関する取り組みについてパネルディスカッションを企画しています。また、一般公募によるポスター講演を開催いたします。ポスター講演では、学生を対象にした優秀講演賞を設けている他、講演大会後には懇親会も予定しております。皆様のご参加をお待ちしております。

□ プログラム 2024 年 4 月 5 日 (金)

月 日	時 間	講 義 題 目	講 師
4 月 5 日 (金)	12:50~13:00	開会挨拶	
	13:00~13:30	招待講演「表面科学に基づく新しい非蒸発型ゲッターの開発とその展望」	間瀬 一彦 (KEK)
	13:30~14:00	招待講演「真空装置用材料の表面処理」	稲吉 さかえ (アルバック)
	14:00~14:30	招待講演「電子線ホログラフィー、DPC-STEM 等の電子顕微鏡による半導体の電位分布観察」	佐々木 宏和 (古河電工)
	14:30~15:50	一般参加者によるポスター講演	
	15:50~16:20	招待講演「表面・真空のアウトリーチ」	山崎詩郎 (東工大)
	16:20~16:50	招待講演「バイオインテグレーションに向けた薄膜エレクトロニクスの開発」	藤枝俊宣 (東工大)
	16:50~17:50	特別講演&パネルディスカッション 日本表面真空学会における ダイバーシティ推進活動の現状と将来	梶谷 良野 粉川 良平 (島津製作所) 板倉 明子 (NIMS) 近松 彰 (お茶の水大)
	17:50~18:00	表彰式・閉会挨拶	
18:00~	交流会		

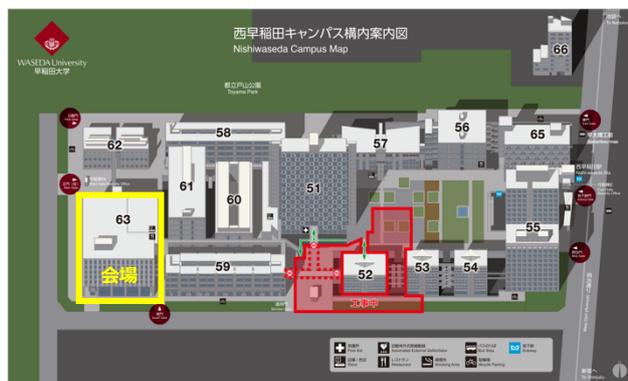
1. 日 時 2024年4月5日(金)

2. 会 場

早稲田大学（西早稲田キャンパス）63号館大会議室（2階03-05）

東京都新宿区大久保3-4-1

<https://www.waseda.jp/top/access/nishiwaseda-campus>



交通アクセス

電車で JR山手線 高田馬場駅から徒歩 15分

西武新宿線 高田馬場駅から徒歩 15分

副都心線 西早稲田駅に直結

東西線 早稲田駅から徒歩 22分

バスで 都バス 新宿駅西口 - 早稲田、早大理工前バス停

高田馬場駅 - 九段下、早大理工前バス停

3. 参加定員 200名（定員に達し次第×切ります）

4. 参加登録料

申 込 資 格	受講料
日本表面真空学会正会員	3,000 円
日本表面真空学会法人会員	3,000 円
日本表面真空学会維持会員	3,000 円
日本表面真空学会賛助会員	3,000 円
学生（会員・非会員）	無料
その他	5,000 円

（消費税を含む）

5. 申込締切 一般講演登録（ポスター発表）：2024年3月25日（月）

参加登録（聴講のみ）：2024年4月1日（月）

*ポスター発表者はアブストラクトの提出をお願いします。

*ポスターサイズおよびアブストラクトのテンプレートは大会ホームページに記載しております。

6. 申込方法 下記 URL よりお申込み下さい。

右 QR コードからも同 URL にリンクします。

https://www.jvss.jp/chapter/kanto/files/2024_kanto/index.html



7. 払込方法 オンライン決済（PayPal 決済・登録時に案内がございます）

8. お知らせ セミナー終了後、同建物1階ロームスクエアにて交流会を開催します。

（参加費1000円・学生無料）

9. 問い合わせ先 支部講演大会 実行委員宛 jvss.kanto@gmail.com

担当者 高山あかり（早稲田大学）